



CAS IR Grid / 高能物理研究所 / 中国科学院高能物理研究所 / 多学科研究中心

电火花加工用的极长异形微细电极的制造方法

文献类型: 专利

作者 彭良强; 伊福廷¹; 张菊芳¹; 韩勇¹

发表日期 2004-11-19

专利号 CN1778505

公开日期 2006-05-31

源URL [<http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/211220>]

专题 高能物理研究所_多学科研究中心

作者单位 中国科学院高能物理研究所

推荐引用方式 彭良强,伊福廷,张菊芳,等. 电火花加工用的极长异形微细电极的制造方法. CN1778505. 2004-11-19.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [高能物理研究所](#)

浏览

12

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。